# MAGNETIC RECORDING MEDIUM

Publication number: JP62219230 Publication date: 1987-09-26

Inventor:

KUBOTA TAKASHI

Applicant:

HITACHI MAXELL

Classification:

- international:

G11B5/72; G11B5/64; G11B5/72; G11B5/64; (IPC1-7):

HSML, P.C.

G11B5/7

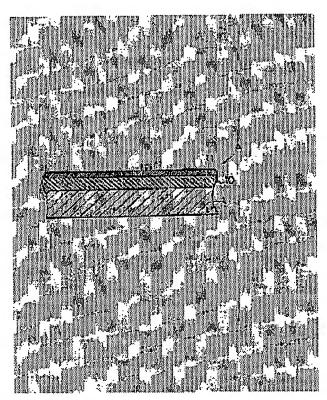
- European:

Application number: JP19860059432 19860319 Priority number(s): JP19860059432 19860319

Report a data error here

#### Abstract of JP62219230

PURPOSE: To form a magnetic recording medium having excellent weatherability by forming a compd. film which contains the carbon atoms and hydrogen atoms and contain titanium and oxygen having oxygen atoms of >=1,0 times the number of titanium atoms on a ferromagnetic metallic layer formed on a substrate. CONSTITUTION: This recording medium is constituted by forming the compd. film which contains at least the titanium (Ti) and oxygen (O) and contg. the carbon atoms and hydrogen atoms having O of >=1.0 times the ratio of the number of atom of the Ti. The into of the number of atoms of the Ti and O is good when the film contains the O at 1.0-3.0 times the Ti. The structure of the titanium oxide in the film is not obtainable if the O is <1.0 times and therefore the above-mentioned effect it no exhibited. The film is brittle and the powdering arises in some cases in the stage of film formation if the ratio exceeds 3.0 times. Such ratio is, therefore, undesirable. The protective film contg. the structure of bivalent-quadrivalent titanium oxide is thereby obtd. and therefore, the weatherability to conditions of corrosive gases or high temp, and high humidity is improved.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

卵日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62-219230

Soint Cl.

識別記号

厅内整理番号

④公開 昭和62年(1987)9月26日

G 11 B 5/72

7350-5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

四発明の名称

磁気記録媒体

②特 願 昭61-59432

**企出 願 昭61(1986)3月19日** 

②発 明 者

久 保 田

茨木市丑寅1丁目1番88号 日立マクセル株式会社内

茨木市丑寅1丁目1番88号

団出 願 人 日立マクセル株式会社
公代 理 人 弁理士 武 顕次郎

对有 包

1. 恐明の名称

磁気記録媒体

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 拡体上に企属もしくはそれらの合金からなる 強磁性金属層を形成し、強磁性金属層の上に少な くともチタンならびに整備を含み、その原子敷比 がチタンに対して 1.0 情以上の酸素を有する炭 素原子と水溢原子を含む化合物被酸を形成したこ とを斡散とする磁気記録媒体。
- (2) 特許請求の範囲類(1) 項記載において、前記 チタンと酸構の原子比がチタンに対して1.0~ 3.0倍の範囲に規制されていることを特徴とす。 る数気配録媒体。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野および発明の目的)

本類明は磁気記録媒体に関り、その目的とする ところは、耐食性に優れた前記磁気記録媒体を提 低することにある。

(健楽の技術)

独磁性金属層を微気配解層とする磁気記録媒体は、通常金属もしくはこれらの合金を高空蒸巻法等によって基体フィルム上に被着してつくられる。この微気記録媒体は高密度配体に避した特性を有する反面、大気中で徐々に微化を受けて最大職求。

(発明が解決しようとする問題点)

このため従来より、酸磁性金属層上に移々のプラズマ連合保護層を設ける検討が行われているが、 前記プラズマ連合保護層を機能性金属層上に形成 した場合。高温多種、あるいは腐食性ガス雰囲気 の条件でに放回すると比較的短時間で腐敗する場合があり、未だ耐食性に関して充分ではない。

この寒明は、上記塾職性金属層の度食という欠点を解決し、もつて對談性に優れた磁気記録媒体を提供するにある。

【問題を解決するための年政】

本語明は、強磁性金属層上に少なくともチタン (Ti)ならびに酸素(O)を含み、その原子数比が Tiに対して1.0倍以上のOを打する原素原子

# 特開昭62-219230(2)

と水源原子を含む化合物被膜を形成したことを特 徴とするものである。

このような構成をとることにより、前配化合物 被戯内に2個、3節、4個の酸化チタンの構造を 含む保護膜が得られるため、耐食性ガス、あるい は高温多温の条件でに対する射微性が改善される。

取合物のモノマーガスとしては、ビス(シクロベンタジエニル)チタニウムや、チタニウムテトラエトキンド、チタニウムテトラインプロポキンド等のチタン酸エステルが昇速である。これら少なくとも1額以上とOsガスの混合ガスで食合させるのが好ましい。

TIとOの原子敷比は、TIに対して1.0~3.0倍の口を含む場合に良好であり、Oが1.0倍未調では破殴内に酸化チタンの構造が得られないため、上記の効果が発揮されない。また3.0倍を超えると被膜が聴くなつたり、成関時に粉末化する場合があるため野しくない。

プラズマ 集合を行なう場合のガス圧および高限 数電力は、ガス圧が高くなるほど折出速度が速く なる反面、モノマーガスが比較的低分子会で安合されて確い被談が得られない。また。ガス圧を低くして高層設定があると新出速度が退ぐすると新出速度が退ぐならなが、ガス圧を低くしすぎたり高層な電力を引くしては、ガス圧を0.03~3~5~10の数個内とするのが好ましく、ガス圧を0.05~3~10数個内とするのがより好ましい。

このようにしてプラズマ包含によって被着形成される被頭はち肉であり被膜内に酸化チタンのほ 逸を含んでおり、従つてこの化合物故談が形成されると財偶性が一段と向上する。このような化合物被膜がは10~500オングストロームの範囲内であることが好ましく、膜厚が称すすぎるとスペーシングロスの問題が超こるため好ましくない。

### (突放例)

次に本苑明の実施街について説明する。

# REAL PROPERTY.

次いで第2回に示すプラズマ処理数数を使用し、 的途の限機性金属層を形成したポリエステルフイ ルム1を処理権2内の原反ロール3からキヤンロ ール4にそつて送り、密き取りロール5に避き取 るようにセントした。

ついで、処理権 2 内に取り付けたガス導入官 5 からピス (シクロベンタジニエル) テタニウム 1 0 0 s c c m の 機 名 ガス 2 0 s c c m の 機 合 ガンを 酸入し、ガス 匹 0・0 2 トールとした。 そして 高 所 紋 印 加 電 樹 7 に 1 3・5 6 M H z 、 2 5 0 V を 印 加 して プラズマを 重合し、 2 0 0 オン グストロームの 炭 別 項 で ならびに 木 来 原 子 を 含 む 化 合

物被膜を形成した。なお図中8は高周波電灯、9 は排気系である。

第1回は本籍明の実施例に係る磁気記録媒体で、 図中の10は頻磁性金属圏、11は化合物被機で ある。

## 突阵例 2

実施例1の化合物被機の形成において、ビス (シクロペタンジエニル)チタニウムと酸素ガス の混合ガスに代えてデタニウムテトラエトキンド のモノマーガスを150°ccmの過量で導入した以外は実施例1と同様にして磁気記録媒体を製造した。

## 比較例 L

実施例1の化合物設勝の形成において、競ボガスの導入を含いた以外は実施例1と同様にして磁気記録は全機造した。

## 比較何2

突筋例2の化合物放成の形成において、破疾ガス20sccmを混合して購入した以外は突筋例2と可様にして数気記粉線化を高速した。

# 特開昭62-219230(3)

## 比较例3

夹施例2の化合物被膜の形成において、チタニ ウムテトラエトキシドのモノマーガスに代えて、 エチレンのモノマーガスを170gccmの流量 で導入した以外は卖施例2と同様にして磁気起係 終体を製造した。

612-455-3801

#### 比較何4

実施好しにおいて、化合物数膜の形成を省いた 以外は突旋例1と同様にして磁気配動媒体を観逸

### ・ (発明の効果)

各実施削および比較例で得た磁気テープを研定 の面貌となるように栽断し、これらを60℃、 90%RHの条件下に砂盤し、1週烟絲過級の最 大謀攻密度を静置前の最大磁束密度と比較して劣 化車を開べた。また各試料を302を0.01 ppm. NO: ±0.01 ppm ならびにH: S を 0・0 1 ppm 含有した腐食性ガスの雰囲気下 で茆厚し、100時回部区後の表面状態を目視解 何した。これらの結果を次の表に示す。なお、喪

に僅れていることがわかる。

なお、前記表施例では強磁性金属からなる磁性 層を蒸者によつて形成したが、水発明はこれに限 定されるものではなく、スパツタリングや塩布法 によつて政性履を形成してもよい。

# 4. 図面の簡単な説明

第1回は本類別の実施倒に係る磁気配縁維体の 拡大断個団、第2回はその磁気記録媒体を製造す るためのプラズマ処理牧団の候略構成団である。

1 ……ポリエステルフイルム。10……強磁性 金属短、11……化合物被膜。



中のT1、〇の原子敷比はXPS分析材紙より旅 出した僧である。

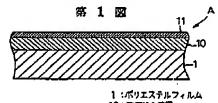
#### 44

	ri : 0	劣化率(%)	目视解征炎
实施例 1	1:1.5	3 . 2	0
突旋倒 2	1 : 2 . 5	3 . 5	0
比較例1	1:0.3	7.0	Δ
比較何2	1 : 4 . 0	10.5	×
比較例3	-	9.5	Δ
比較何4		16.0	×

口:不变、体ぼ不变、△;腐食部分あり、

#### ×:念頭に腐食

上表から明らかなように、この恐明で得られた 磁気テープ(露施例1~2)はいずれも比較例1 ~4で得られた磁気テープに比べ、成大磁束密度 の劣化単が低く、さらに腐食性ガスの環境試験に おいても明らかに腐食が防止され、このことから 本列切によつて得られる磁気配線媒体は、射候性



10:秀庭性会成績 ,11:化合物预膜

## 第二名 図

